Таблица 2 – Результаты испытаний

	Tuomingu 2 Tesymbia is nembranin								
Лакокрасочная композиция	Содержание нелетучих веществ, %	Продолжитель- ность высыхания, час	Цвет	Внешний вид	Твердость, усл. ед.	Прочность плснки при ударе, Н/см2	Изгиб, мм		
1	63	24	хаки	Ровная	0,3	540	0,8		
2	63	23	коричневый	однородная	0,31	560	0,7		
3	63	22	беж	глянцевая	0,32	565	0,55		
4	63	20	молочный		0,36	570	0,5		

Из таблицы 2 видно, что применение нефтешлама (до 30%) в качестве разбавителя в лакокрасочной композиции не ухудшает свойств исходного продукта. Поэтому означенные отходы могут быть рекомендованы к использованию в качестве разбавителя.

УДК 681.7:068

Веремейчик А.И., Сазонов М.И., Хвисевич В.М.

АРГОНОВЫЙ ПЛАЗМОТРОН ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Брестский государственный технический университет, г. Брест, Республика Беларусь

This article is devoted creation powerful plasmatron for various technological processes and carrying out of laboratory researches. Wide-ranging studies of the electric arc burning in a longitudinal argon stream in the metal cylindrical channel are with that end in view spent. The design procedure of generators of plasma streams – plasmatrons of direct current is developed by theory of simplarity. Hardenings of metals, sedimentation of wearproof coverings are created plasmatron for carrying out of scientific researches and realisation of technological processes. The description of one of developed plasmatron is resulted

Плазменные потоки используются в различных практических приложениях: для изучения движения тел при входе в плотные слои атмосферы Земли и других планет, для промышленного получения различных химических веществ, которые трудно либо вообще невозможно получить; при сварке, резке и упрочнении металлов, нанесении износостойких тонких пленок на детали машин, в металлургии, химической промышленности и многих других процессах [1 - 3]. Одним из промышленных способов получения плазмы является применение плазмотронов постоянного тока, в которых горит электрическая дуга в потоке рабочего газа. С целью определения исходных данных для рас-

CEKILIDA «HOBBIE MATEPHAJIBI II JEPCTIEKTIBHBIF TENHOJOUHII OGPAI» (IKH MATEPHAJOB)

чета и разработки плазмотронов проведены исследования напряженности электрического поля дуги, горящей в потоке аргона.

Величины напряженности электрического поля E вдоль дуги определены методами изменения длины дуги и измерения потенциалов изолированных друг от друга секций разрядной камеры плазмотрона. Напряженность электрического поля дуги определялась по наклону кривой распределения потенциала вдоль оси z [4].

Установлено, что в исследованном диапазоне параметров, указанных и таблице 1, зависимость напряженности электрического поля от тока была ли нейно восходящей, а вдоль дуги величина Е возрастает.

На рис. 1 изображена типичная зависимость напряженности электриче ского поля аргоновой дуги от тока 1.

На основе теории подобия разработана методика расчета плазмотроном Учитывая особенности горения дуги в аргоне, обобщенную зависимость на пряженности электрического поля Е от определяющих критериев будем ис кать в виле:

$$Ed = c \left(\frac{G}{d}\right)^{\beta} \cdot \left(pd\right)^{\gamma} \cdot \left(c_0 + c_1 \frac{I}{d}\right) \cdot f\left(\frac{z}{d}\right)$$
 (1)

Экспериментальные данные обобщаются следующей критериальной формулой:

$$Ed = 4.2 \cdot 10^{-2} \cdot \left(\frac{G}{d}\right)^{0.11} \left(135 + 10^{-2} \frac{I}{d}\right) \cdot \left(0.9 + 1.6 \cdot 10^{-4} \frac{z}{d}\right)$$
 (2)

где G – расход аргона, d – диаметр разрядной камеры.

На основе разработанной методики с использованием критериальной формулы для Е сконструирован и создан плазмотрон, который рекомендуется для проведения лабораторных занятий и промышленного использования [3] Принципиальная схема плазмотрона, его электропитания и поджига приведе на на рисунке 2.

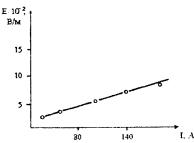


Рисунок 1 — Напряженность электрического поля дуги, горящей в потоке аргона при d=1 см, G=4 г/с

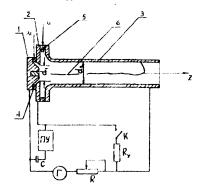


Рисунок 2 — Схема плазмотрона и электропитания 1 — катод, 2 — поджигающий электрод, 3 — анод, 4 и 5 — изоляторы, 6 — дуга

Таблица ! – Диапазон изменения параметров при исследовании дуги в аргоне

d. мм	10	20	30
а, мм	154	252	358
ĺ, A	100-180	30-180	30-180
G, r/c	0,5-4	0,5-4	0,5-4

Основными элементами плазмотрона являются катод 1, поджигающий электрод 2 и анод 3. Катод выполнен из вольфрамового стержня длиной 20 мм, запрессованного заподлицо в медную обойму с целью его охлаждения и повышения ресурса эксплуатации. Поджигающий электрод 2 выполнен из меди в виде секции-шайбы с внутренним диаметром d1=16 мм. Медный анод 3 имеет диаметр d=8 мм, а егод длина равна 140 мм. Катод, поджигающий электрод и анод интенсивно охлаждаются химически очищенной водой. Для расчета тепловых потоков от дуги в электроды определяли температуру воды на входе и выходе из плазмотрона при помощи хромель-копелевых термопар с записью показаний прибором ЭМП-109 АИ.

Давление аргона перед расходомерами на входе плазмотрона составляло (3...6) 105 Па. Расход газа измерялся приборами типа РС-3М. В зазор между катодом и поджигающим электродом через 2 тангенциальных отверстия диаметром 1,2 мм, расположенных в кольце закрутки 4 с внутренним диаметром 50 мм, подавался аргон (расход 0,1 - 0,2 г/с). Во вторую камеру закрутки 5, расположенную между поджигающим электродом и анодом, аргон поступал через 4 тангенциальных отверстия диаметром 2,4 мм, расположенных в кольце закрутки с внутренним диаметром 64 мм. Суммарный расход аргона варьировался от 2 до 5 г/с.

Электропитание плазмотрона осуществлялось от источника питания Г с номинальным током 200 А и напряжением 600 В. Так как его внешняя элек-

СЕКЦІЯ «ПОВЫЕ МАТЕРІЛАЛЫ ІІ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГІЛІ ОБРАБОТКІІ МАТЕРИАЛОВ» трическая характеристика является жесткой, а вольт-амперная характеристика дуги — падающая, в силовую цепь последовательно с дугой с целью обогнечения устойчивого ее горения включено ступенчато изменяющееся баллы стное сопротивление R.

Поджиг плазмотрона осуществлялся при помощи высоковольтного им сокочастотного осциллятора ПУ с подачей напряжения на поджигающий электрод 2. Между поджигающим электродом и анодом через контактор выпочено сопротивление Ry=10...20 Ом. Такая схема включения осцилляторы в электрическую цепь питания плазмотрона позволяла исключить попадании ВЧ - напряжения в силовую цепь питания и обеспечивала тем самым наделную защиту силового выпрямителя от перенапряжения. Экспериментально определены вольт-амперные характеристики дуги в вихревом потоке газа при различных расходах аргона, которые приведены на рис. 3.

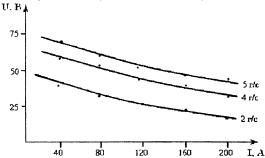


Рисунок 3 — Вольт-амперные характеристики плазмотрона при различных расходах рабочего газа — аргона; диаметр анода d=10мм, длина анода l=120мм

На рис. 4 приведен общий вид созданного на основе проведенных исследований опытного плазмотрона. Разработка новой конструкции плазмотроны была проведена с целью достижения высокого ресурса работы и согласования вольт-амперных характеристик дуги с серийно выпускаемыми специальными силовыми источниками электропитания плазмотронов, при помощи установ ки анода ступенчатой геометрии для регулирования длины дуги.

Проведены исследования энергетических характеристик плазмотроны Одновременно с исследованием вольт-амперных характеристик дуги проподились измерения тепловых потоков в элементы плазмотрона: катод, анол и поджигающий электрод. Это позволило вычислить тепловой к.п.д. плазмотрона, энтальпию и среднемассовую температуру Т газа в зависимости от поличины тока дуги и длины анода при различных расходах аргона. Установие но, что тепловой к.п.д. равен 0,68...0,74, а рассчитанная температура на ны ходе плазмотрона равна T=3700...7200 К. При использовании в качестве рабочего газа аргона тепловые потери в катод почти не зависят от диаметры вольфрамового стержня.

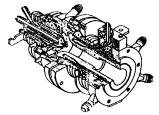


Рисунок 4 – Общий вид плазмотрона мощностью 110 кВт Разработанный плазмотрон рекомендуется для различных технологических процессов и проведения лабораторных занятий

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Жуков, М.Ф. Прикладная динамика термической плазмы / М.Ф. Жуков [и др.]. Новосибирск: Наука СО АН, 1975.
- 2. Курочкин, Ю.В. Исследования плазмотронов с подачей рабочего тела через пористую межэлектродную вставку / Ю.В. Курочкин, А.В. Пустогаров // Экспериментальные исследования плазмотронов / под ред. М.Ф. Жукова. Новосибирск, 1977.
- 3. Теоретические и технологические основы упрочнения и восстановления изделий машиностроения: сб. науч. трудов / М.И. Сазонов [и др.]. Новополоцк, 2001. С. 696—699.
- 4. Даутов, Г.Ю. Напряженность электрического поля в стабилизированной вихрем дуге / Г.Ю. Даутов // ПМТФ. 1967. № 4. С. 127–131.

УДК 621.79

Вигерина Т.В.

АНАЛИЗ УСТАЛОСТНЫХ ИЗЛОМОВ ВАЛОВ, ВОССТАНОВЛЕННЫХ НАПЛАВКОЙ

Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь.

Введение. При восстановлении коленчатых валов, работающих в условиях циклического нагружения, широко используются различные способы наплавки, что приводит к снижению усталостной прочности на 40-45 %. В результате, доля отказов в послеремонтный период составляет около 35 %, по причине изломов и разрушения деталей [1].

В процессе наплавки, как в наплавленном металле, так и в околошовной зоне могут возникать дефекты, которые снижают эксплутационные характеристики восстановленной детали. Наиболее распространены при наплавке трещины [2]. Циклическое нагружение в период эксплуатации вызывает